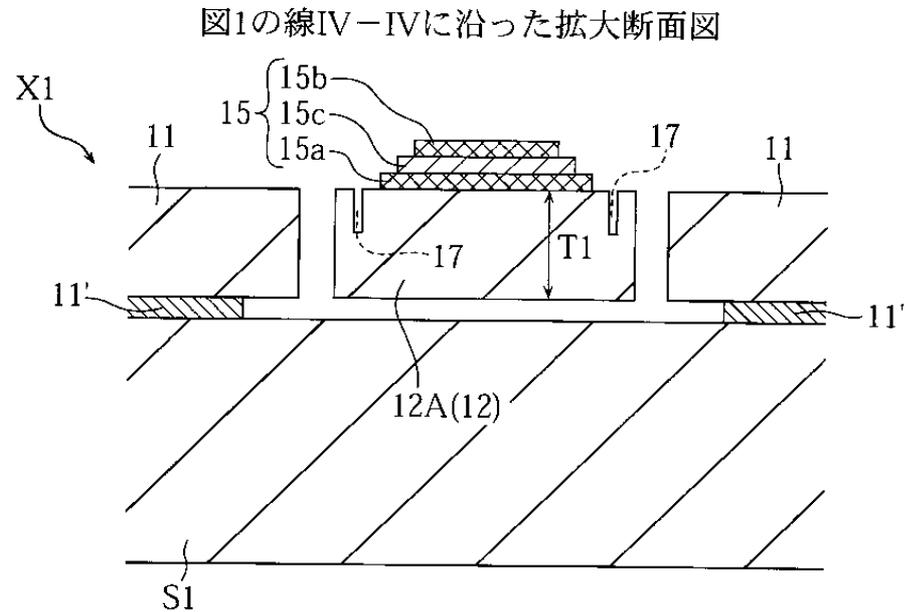
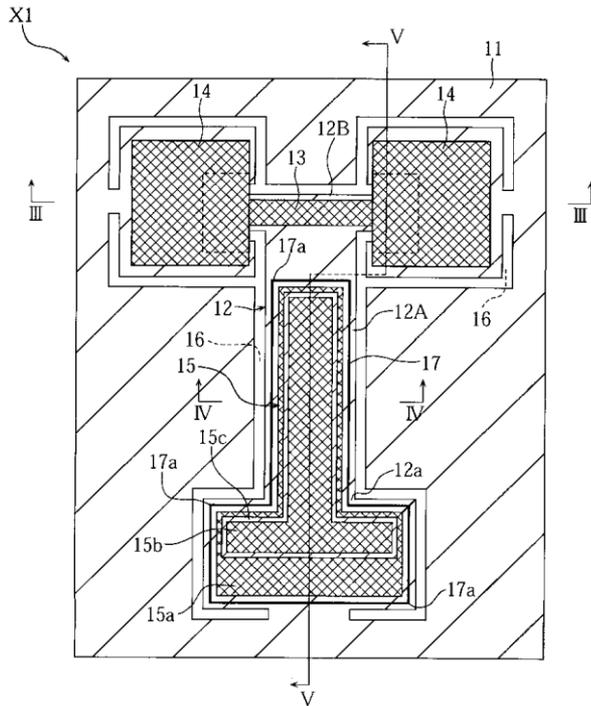


マイクロ素子のウェットエッチング保護技術

- 圧電駆動部をウェットエッチングから保護する仕組み
- ベース基板とは反対の側において可動部および固定部にわたって設けられ、電極膜、並びに圧電膜からなる積層構造を有する
- 可動部・固定部には、圧電駆動部に沿って溝が設けられている



日本特許第4504237号, 米国特許第7,540,968号, 米国特許第7,851,976号,
台湾特許第I306626号, 中国特許第ZL200610058970.2号, 韓国特許第10-0737308号